

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja Nr 10/2026

Dziekana  
Wydziału Mechanicznego Technologicznego  
Politechniki Warszawskiej  
z dnia 18.03.2026 r

w sprawie powołania komisji przetargowej na „dostawę jednej licencji wieczystej oprogramowania do zaawansowanej analizy cech topografii powierzchni kompatybilnego z mikroskopem Sensofar Sneox”

Na podstawie § 19 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej i zgodnie z decyzją z dnia 16.03.2026 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: „dostawę jednej licencji wieczystej oprogramowania do zaawansowanej analizy cech topografii powierzchni kompatybilnego z mikroskopem Sensofar Sneox”

(podać pełne określenie przedmiotu zamówienia)

ustala się co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję przetargową na „dostawę jednej licencji wieczystej oprogramowania do zaawansowanej analizy cech topografii powierzchni kompatybilnego z mikroskopem Sensofar Sneox”

1. w następującym składzie:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1) Michał Haraburda | przewodniczący; |
| 2) Karolina Fruba   | sekretarz;      |
| 3) Marta Sikora     | członek;        |
| 4) Rafał Świercz    | członek.        |

2. Do zadań komisji określonej w ust 1 należy wskazanie propozycji rozstrzygnięcia przetargu, zgodnie z ustalonym trybem zamówienia.

3. Komisja postępuje zgodnie z „Regulaminem Komisji Przetargowej”, stanowiącym załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych PW.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dziekan  
Wydziału Mechanicznego Technologicznego

  
prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

(pieczęć i podpis Rektora lub przedstawiciela zamawiającego)